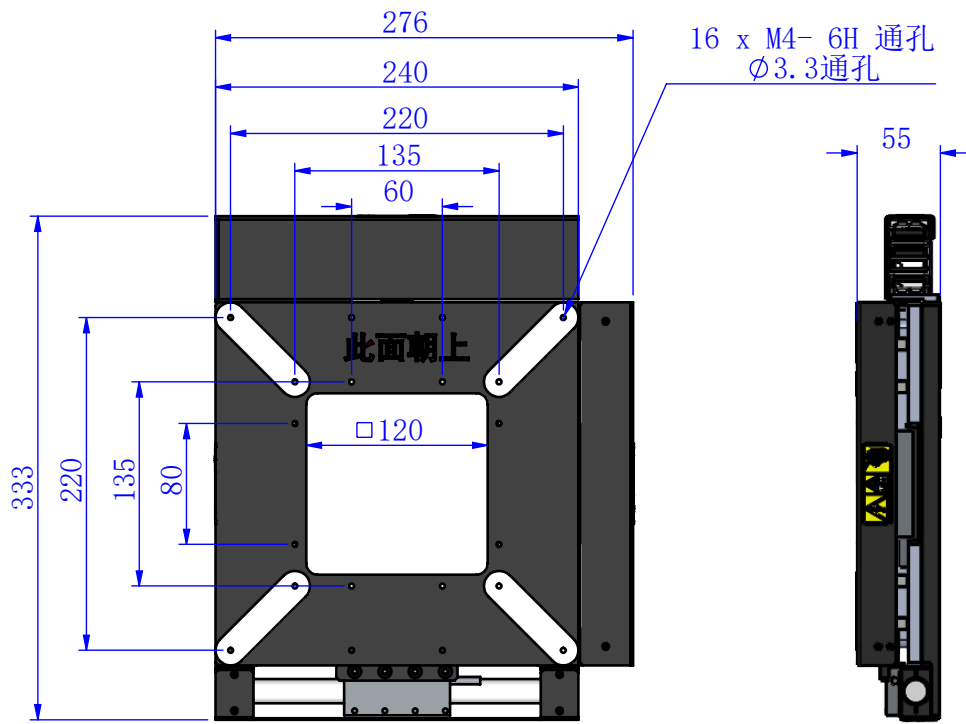




技术要求

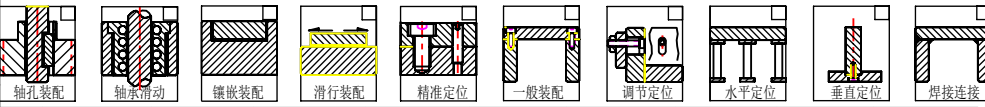
- 1、去毛刺，未注倒角C1，未注圆角R1；
2、未注尺寸公差按GB/T 1804-m，未注形位公差按GB1804-k；（见下表公差表）

详细尺寸请查看3D档

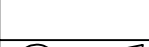
借用件登记

旧底图号

底图总号



精密微智能装备（深圳）有限公司
Precision Micro Intelligent
Equipment (Shenzhen) Co., Ltd

						 精密微智能装备（深圳）有限公司 Precision Micro Intelligent Equipment（Shenzhen）Co., Ltd			
标记	处数	分区	更改内容		日期	机 型	XY轴精密位移模组		
	签名	日期			共1张 第1张	数 量	1	名 称	中空XY轴精密位移
设计			比例	1:5		表面处理 		图 号	PLE-260-120-S120
审核			工艺经济型XY平台模组						
核准			阶数	1阶			视 角		材 料

